

1. Record Nr.	UNISALENTO991001037629707536
Autore	Townsend, P.D.
Titolo	Ion implantation, sputtering and their applications / by P.D. Townsend, J.C. Kelly, N.E.W. Hartley
Pubbl/distr/stampa	London ; New York : Academic Press, 1976
ISBN	0126969507
Descrizione fisica	ix, 333 p. : ill. ; 24 cm.
Classificazione	53.7.16 53.7.18 530.4'1 QC702.7
Altri autori (Persone)	Kelly, John Clive Hartley, N.E.W.
Soggetti	Ion implantation Sputtering (Physics)
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Includes bibliographies and index.